

<b>ROZKŁAD ZAJĘĆ rok akad.2022/2023</b> <b>studia II-go stopnia, rok studiów I, sem.1</b> <b>SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA i FIZYKOCHEMIA PROCESÓW i MATERIAŁÓW</b>			
<b>PONIEDZIAŁEK</b>			
9.15-12.00	Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych		dr A.Żebrowska-Kucharzyk A.Cz I poł.semestru
	Ekonomika gospodarki odpadami wykład		dr inż. Z.Rżanek-Boroch A. Cz II poł.semestru (9.15-11.00)
12.15-13.00	Modelowanie procesów technologicznych	wykład	dr hab. inż. S. Jodzis A.Śr
13.15-15.00	Przemysłowe procesy katalityczne wykład		A.Śr
	dr hab. Inż. W.Raróg-Pilecka, prof uczelni, dr hab. Inż. P.Horeglad, dr hab. inż W.Buchowicz, prof uczelni, dr inż. Maciej Dębowski		
<b>WTOREK</b>			
8.15-10.00	Przedm.specj. "Nanomateriały w chemii analitycznej"		wykład s.320 dr hab. inż. M.Matczuk
10.15-12.00	Chemia związków molekularnych i nanomateriałów	/wykład/	prof. dr hab. Inż. J.Lewiński A.Mośc.
12.15-15.00	Przedm.specj. "Proces analityczny i automatyzacja"		wykład s.320 prof.dr hab.inż.A.Dybko, dr inż. J. Zajda
<b>ŚRODA</b>			
8.15-10.00	Przedm.specj. "Fizykochemia roztworów i równowag fazowych I"		wykład + projekt s. 213 dr hab inż. M. Królikowski + (sale komp.124, 126 )
10.15-12.00	Fizykochemia powierzchni	wykład	A.Śr prof.dr hab.inż. J.Płocharski
12.15-14.00	Przedm.specj. "Analityczne techniki plazmowe"		s.320 prof dr hab inż. K. Jankowski, dr hab inż L.Ruzik, prof uczelni
<b>CZWARTEK</b>			
8.15-9.00	Modelowanie procesów technologicznych - lab.komputerowe		dr hab. inż. S. Jodzis s. 124
9.15-10.00	Modelowanie procesów technologicznych - lab.komputerowe		dr hab. inż. S. Jodzis s. 124, 130
10.15-16.00	Laboratorium charakteryzacji materiałów (6h)		prof. dr hab. inż. K.Jankowski
	Analityczne techniki plazmowe - laboratorium		/II poł.semestru/ prof. dr hab. inż. K.Jankowski, dr inż. L.Ruzik
<b>PIĄTEK</b>			
8.15-10.00	Laboratorium charakteryzacji materiałów - ćwicz.		dr inż. N. Obarski /poł.sem./ s.320
10.15 - 16.00	Laboratorium charakteryzacji materiałów prof. dr hab. inż. K.Jankowski		

